



Рис. 8. Кривые нагрузки-разгрузки (а) и фотография отпечатка индентора (б) для покрытия TiAlCN, сформированного в режиме 2 с соотношением парциальных давлений азота и ацетилена $P_{N_2} : P_{C_2H_2} = 2 : 1$ (H – нанотвердость; E – модуль Юнга; S – жесткость; F_{\max} – максимальная нагрузка; h_{\max} – максимальная глубина проникновения индентора)

Fig. 8. Load-unload curves (a) and a photograph of the indenter imprint (b) from the TiAlCN coating formed in regime 2 with the ratio of partial pressures of nitrogen and acetylene $P_{N_2} : P_{C_2H_2} = 2 : 1$ (H – nanohardness; E – Young's modulus; S – stiffness; F_{\max} – the maximum load on the indenter; h_{\max} – the maximal indenter penetration depth)